

Verzögerungsplatte für DUV, Lambda/2, 257 nm, 12,7 mm Durchmesser



Produkt #29-969 **KONTAKT**

- 1 + €510⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€510,00 stückpreis
Stk. 6+	€397,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

i Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Crystalline Waveplate **Typ:**

Air spaced; no mounting glue; no glue contacted spacer between crystals **Aufbau:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

>7 **Freie Apertur CA (mm):**

12.70 +0.00/-0.25	Durchmesser (mm):
6.00	Dicke (mm):
Crystalline	Aufbau:
<3	Parallelität (Bogensekunden):
Optische Eigenschaften	
Laser V-Coat (257nm)	Beschichtung:
257	Designwellenlänge DWL (nm):
Crystal Quartz	Substrat: □
$\lambda/2$	Verzögerung:
10-5	Oberflächenqualität:
$\lambda/10 @632.8\text{nm}$	Transmittierte Wellenfront, P-V:
$\pm\lambda/100 @20^\circ\text{C}$	Verzögerungstoleranz:
0.0001	Temperaturkoeffizient ($\lambda^\circ\text{C}$):
$R<0.2\% @257\text{nm}$	Beschichtungsspezifikation:
0	Verzögerungsordnung:

Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 247:

Produktdetails

- Für 257 und 266 nm Wellenlänge (tiefes UV)
- Ideal für Anwendungen im Vakuum
- Halterung nicht eloxiert, ohne Einsatz von Kleber

Vakuumkompatible Verzögerungsplatten für DUV sind in einer nicht eloxierten Aluminiumhalterung gefasst und frei von Klebstoffen, sodass sie ein geringes Ausgasen in Vakuumumgebungen sicherstellen. Die Verzögerungsplatten erreichen >99,8% Transmission für die Designwellenlängen 257 oder 266 nm, die Platten werden mit Verzögerungen von jeweils $\lambda/2$ oder $\lambda/4$ angeboten. Die Verzögerungsplatten haben aufgrund einer hervorragenden Verzögerungstoleranz und der nullten Ordnung eine höhere Bandbreite und eine geringere Empfindlichkeit bezüglich Temperaturänderungen. Bei den vakuumkompatiblen Verzögerungsplatten für DUV ist für eine einfache Zuordnung und Systemintegration die schnelle Achse auf der Seite der Halterung markiert. Die Verzögerungsplatten sind ideal für Einsätze im Bereich Life-Science und Lithografie, bei denen eine Vakuumumgebung benötigt wird.

;